

1日目：6月9日（月）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00				
A会場	3F メインホール			8:30～11:30 IM-1 先端電子顕微鏡法 ①								13:00～15:45 IM-1 先端電子顕微鏡法 ②																		
B会場	5F 501			8:30～11:30 AM-2 ナノ・二次元材料						12:00～12:50 LS-1 日立ハイテク			13:30～16:30 OT-2 風戸研究奨励会・風戸賞受賞講演							17:30～ 18:00 OT-3 CIQTEK										
C会場	5F 502・503			8:30～11:45 AM-3 ソフトマテリアル ①						12:00～12:50 LS-2 日本電子		13:00～14:15 AM-3 ソフトマテリアル ②			14:30～16:00 AB-2 オルガネラ・細胞・組織					17:30～ 18:00 OT-4 カルツアイ ス										
D会場	4F 411・412			8:30～11:45 IMB-7 計測インフォマティクス・データ解析						12:00～12:50 LS-3 メルビル		13:00～15:00 IMB-7 計測インフォマティクス・データ解 析																		
E会場	4F 413・414						10:00～11:00 IMB-4 多次元・マルチスケール イメージング ①		11:10～ 11:40 OT-1 サーモフィッ シャーサイエン ティフィック 1		12:00～12:50 LS-4 サーモフィッシャー サイエンティフィック		13:00～16:05 IMB-4 多次元・マルチスケールイメージング ②								17:30～ 18:00 OT-5 サーモフィッ シャーサイエン ティフィック 2									
F会場	4F 409・410			8:30～11:45 IMB-5 プローブ顕微鏡法						12:00～12:50 LS-5 ライカマイクロ システムズ		13:00～15:30 IMB-6 生物試料・液状試料の作製技術								17:30～ 18:00 OT-6 アメテック										
G会場	4F 401・402・ 403				8:50～11:30 S-2 第6回 日本・カナダ顕微鏡学会交流シンポジウム 2025 ① (8:50開催挨拶 9:00講演開始)						12:00～12:50 LS-6 ブルカージャパン		13:00～16:00 IB-2 相関顕微鏡法																	
ポスター	2F 多目的ホール			8:30～9:30 貼 付		9:30～16:05 ポスター展示 (グループA)												16:05～17:30 ポスター討論			撤 去									
企業展示				9:00～17:30 機器展示																										
写真コンクール	2F ロビー			9:00～10:00 貼 付		10:00～17:30 写真展示																								
キャリア支援 コーナー	5F ロビー					10:00～17:30 ブース出展																								
		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00				